

「中部地域半導体人材育成等連絡協議会（仮称）」開催に係る事前会合

日時：令和５年１月２０日（金）１４：００～１７：００

会場：ＡＰ名古屋　ルームＬ

【次第】

１．開会挨拶

２．議事

（１）政府の政策動向等

（２）事務局説明

- ・連絡協議会の概要等について

（３）各参加機関からの発表

- ・機関概要や連絡協議会に期待する事項等について

～休憩～

（４）意見交換

３．閉会挨拶

４．交流会・情報交換会